



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D231990 S

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 07 月 01 日

(21)申請案號：111305569

(22)申請日：中華民國 111 (2022) 年 11 月 11 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-99

(30)優先權：2022/05/19 美國

29/839,254

(71)申請人：荷蘭商 A S M I P 私人控股有限公司 (荷蘭) ASM IP HOLDING B.V. (NL)
荷蘭

(72)設計人：辛進豪 SHIN, JINHO (KR)；金材珉 KIM, JAEHYUN (KR)；李政鎬 LEE, JEONGHO (KR)

(74)代理人：洪澄文

(56)參考文獻：

TW D209937

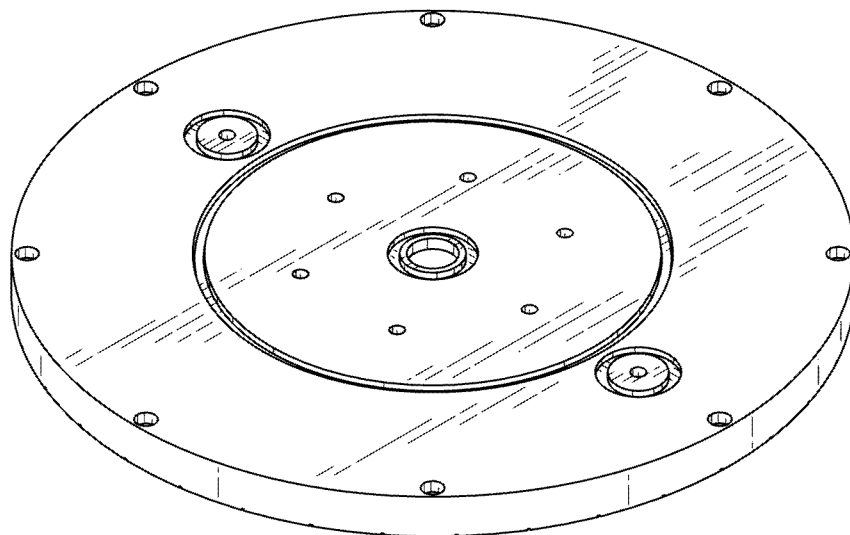
審查人員：朱哲慶

圖式數：9 共 7 頁

(54)名稱

用於半導體製造設備之氣體分配器

代表圖：



立體圖1



公告本

D231990

【設計說明書】

【中文設計名稱】用於半導體製造設備之氣體分配器

【英文設計名稱】GAS DISTRIBUTOR FOR

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING APPARATUS

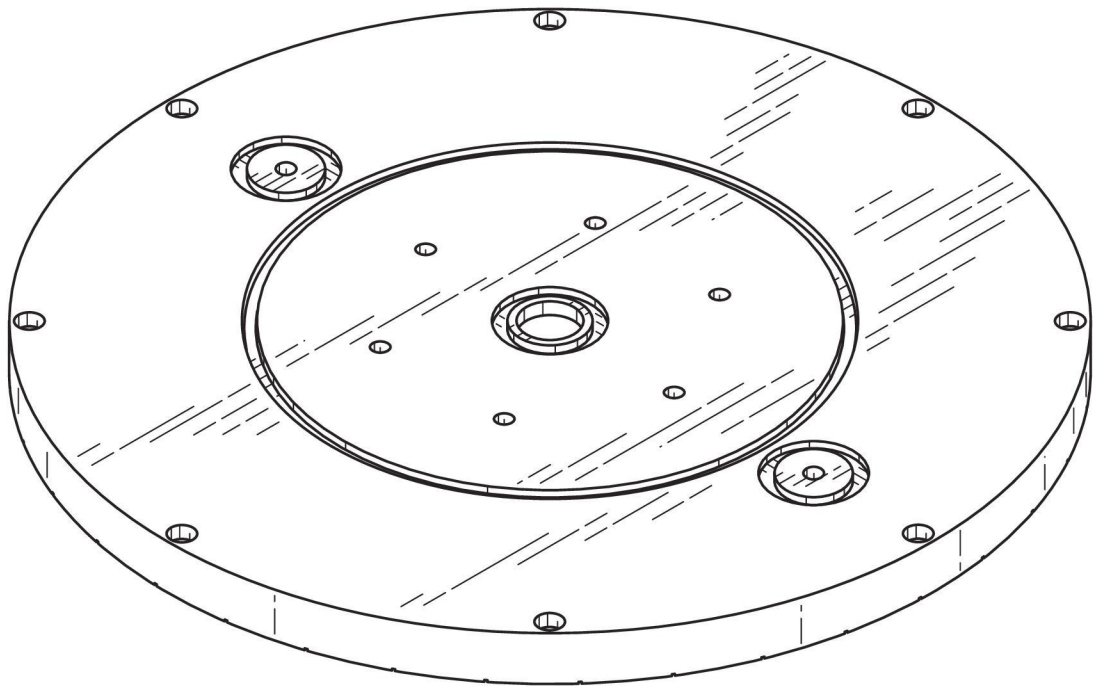
【物品用途】

【0001】 本設計物品關於一種用於半導體製造設備之氣體分配器。

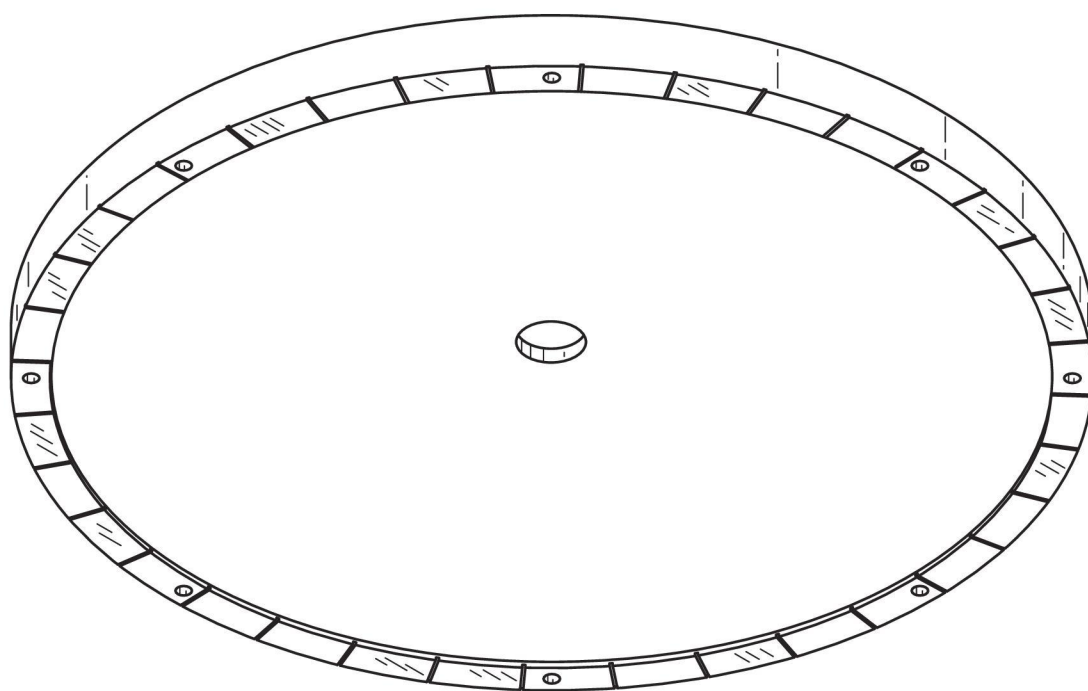
【設計說明】

【0002】 「9-9 剖視圖」係顯示沿著「俯視圖」中之線段9-9之剖視圖。

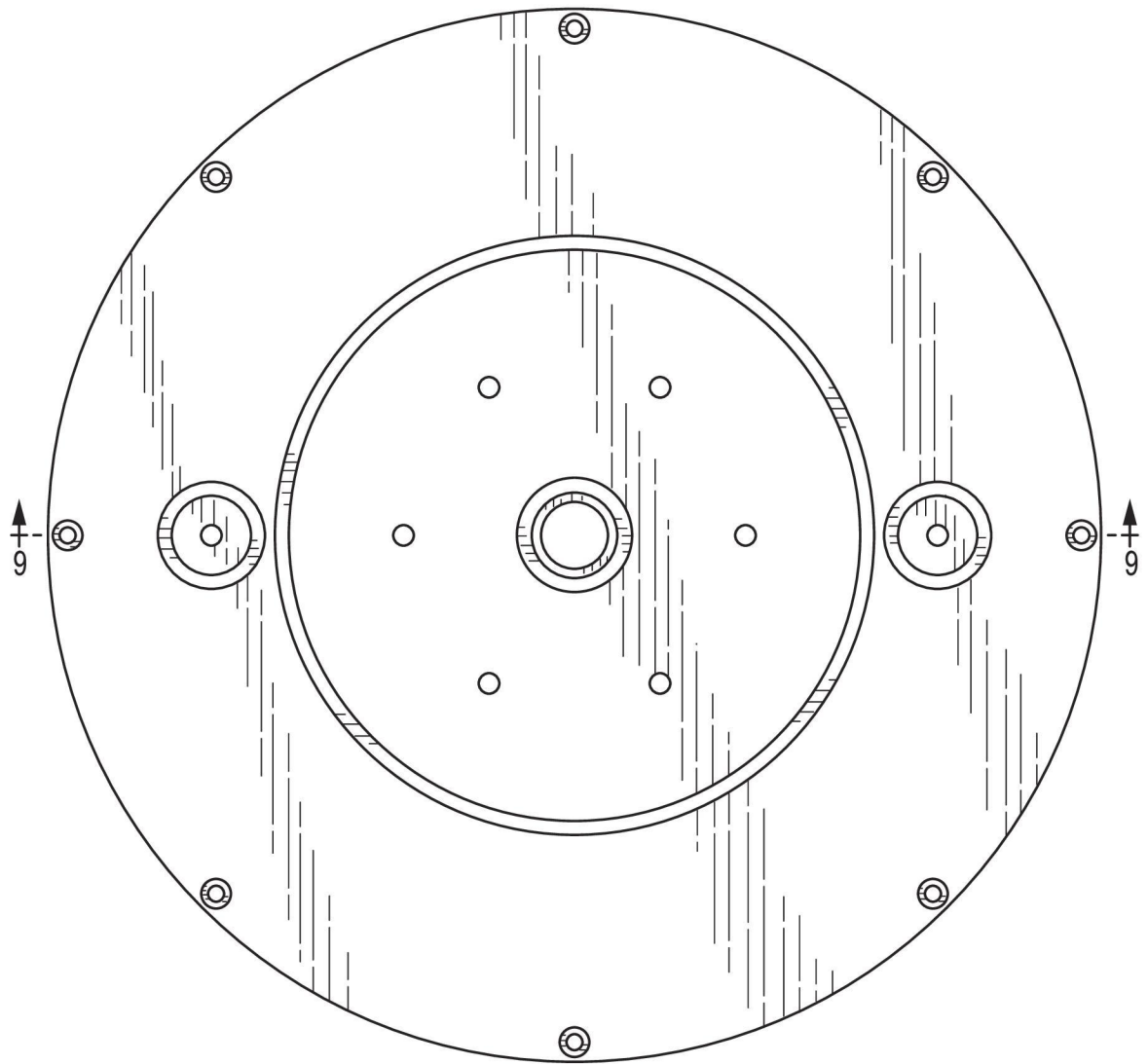
【設計圖式】
(指定代表圖)



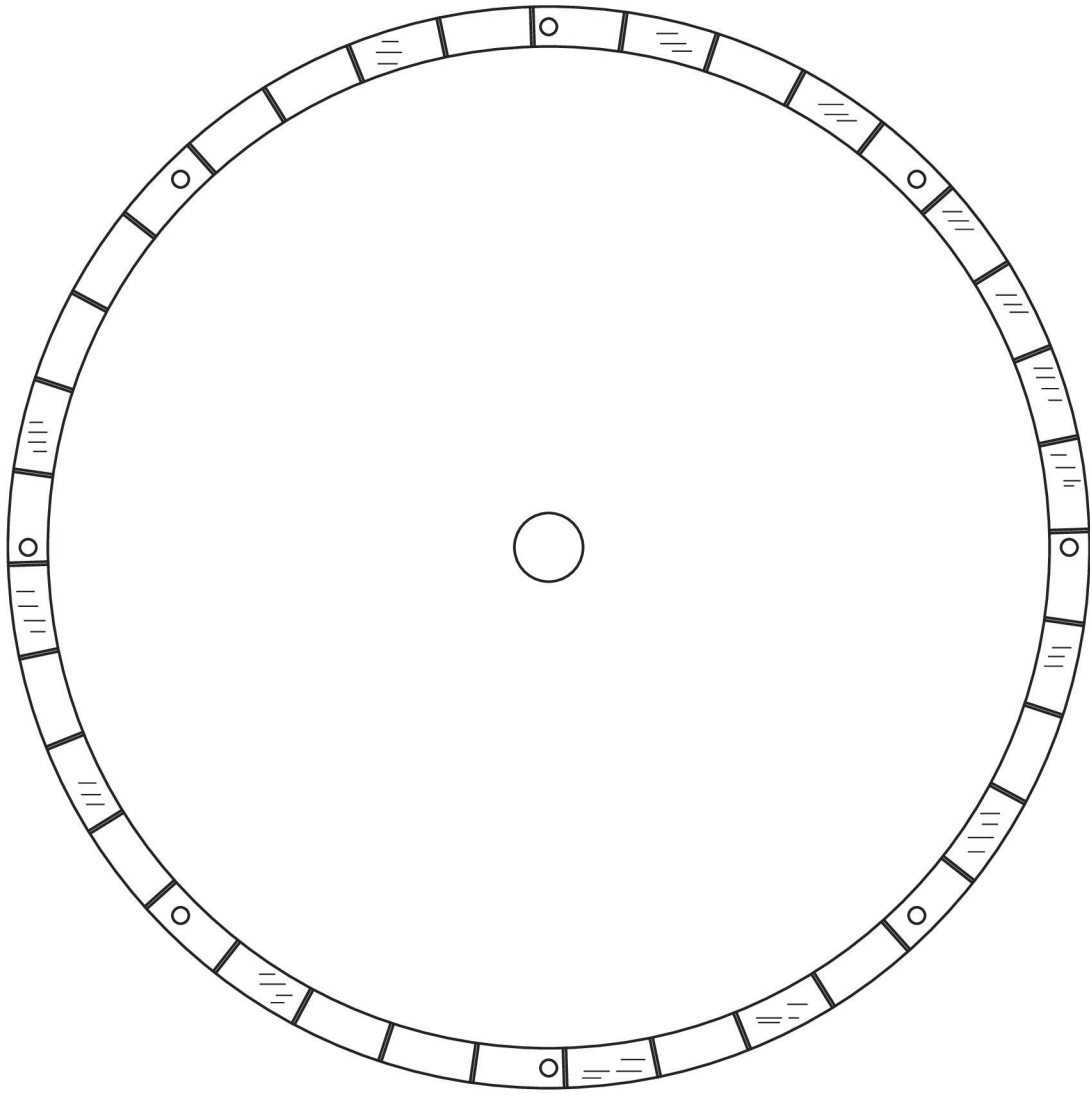
立體圖1



立體圖2



俯視圖



仰視圖



前視圖



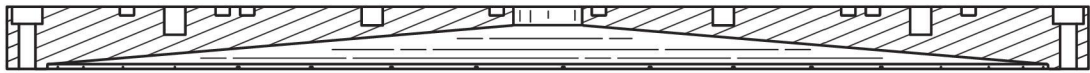
後視圖



右側視圖



左側視圖



9-9 剖視圖